文章编号: 1001-3806(2016)05-0701-05

基于数字滤波的半导体激光器温控系统设计

方刘海^{1,2},文继国^{1*},江月成²,潘 冬²,帅 欣²

(1. 成都信息工程大学电子工程学院,成都 610225;2. 成都欧飞凌通讯技术有限公司,成都 610225)

摘要:为了使光收发模块发射光波长稳定,突破现有半导体激光器温控系统大都采用模拟器件实现的常规设计,提出了一种基于数字滤波方式的控制方案,采用数字信号处理方式,以固件形式实现了半导体激光器温度控制。通过理论分析和实验验证,取得了采用该方案的光收发模块在应用温度范围内的发射波长变化数据。结果表明,该系统性能稳定,温度控制精度达±0.053℃。

关键词:光电子学;温度控制;数字滤波;半导体激光器

中图分类号: TP273 文献标志码: A doi:10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2016.05.0.7

Design of a temperature control system for semiconductor laser based on digital filtering

FANG Liuhai^{1,2}, WEN Jiguo¹, JIANG Yuecheng², PAN Deng², SHUAI Xin²

(1. School of Electronic Engineering, Chengdu University of Information Technology, Chengdu 610225, China; 2. Chengdu Ophylink Communication Technology Co. Ltd., Chengdu 610225, China

Abstract: To maintain the stability of emission wavelength of $\ln c_{P}$ ticel transceiver and break through the routine design that the existing semiconductor laser temperature control systems were mestly implemented by analog devices, a semiconductor laser temperature control system based on digital filtering was proposed. By using digital signal processing in the form of firmware, temperature control of semiconductors was in plane exec. This system was applied to an optical transceiver module. Through theoretical analysis and experimental verification, the dependence of emission wavelength on the temperature was obtained. The test results show that the system achieves stable performance and good temperature control precision of ± 0.053 °C.

Key words: optoelectronics; temperature control; digital filtering; semiconductor laser

引 言

在光纤通信中,光模块失时成长与半导体激光器 管芯的温度密切相关,温度升高将导致波长变长(约 为0.1nm/°C)。波长偏心过入,将严重影响通信,特别 是密集型波分复用^[1](dense wavelength division multiplexing,DWDM)光模块,其通道间的波长间隔非常小, 如 C 波段的 32 波系统,波长间隔约 0.8nm,一个 0.4nm 的波长变化即导致信道偏移,DWDM 的波长典 型容差值只有 ±0.1nm^[2]。因此,对半导体激光器进 行温度控制非常关键。

热电制冷器(thermoelectric cooler,TEC)是一种基 于帕尔帖效应的半导体器件,通过控制流过其中的电 流流向和大小来调控其温度,且TEC没有移动部件或 工作流体,可极小型化^[3]。在半导体激光器温度调控

作者简介:方刘海(1990-),男,硕士研究生,现主要从事 光收发模块及射频电路的研究。

* 通讯联系人。E-mail:wen@cuit.edu.cn 收稿日期:2015-06-18:收到修改稿日期:2015-06-30

激光技术 jgjs@sina.com

系统中,常将激光器、TEC、热敏电阻^[4]集成到一个单一的单元中,通过 TEC 电流实现对激光器温度的调控。

现有的半导体激光器 TEC 温控系统大都使用 TEC 控制器/驱动器和运算放大器(运放)等模拟器件 来实现^[5]。以 MAX1968 或 MAX8521 搭载运放等模 拟方案为例,在关键集成电路芯片的基础上用到大量 外围组件,元器件较多,将占用较大印制电路板(printed circuit board,PCB)空间,潜在故障率提升,为确保 高精度,对元器件公差要求严格,导致成本上升。此 外,硬件方案不利于系统升级和更新。鉴于此,本文中 设计了基于数字滤波方式的半导体激光器温控系统, 整个方案仅用到4 个场效应管加几个电阻电容,并应 用到 DWDM 光模块中,获得了满意的测试效果。

1 双闭环 TEC 温度控制系统

带制冷的光发射组件(transmitter optical subassembly, TOSA)将激光器、热敏电阻等组件安装在子 热沉上,再固定到 TEC 制冷器上构成热模型^[6],如图1 版权所有 O 《激光技术》编辑部

http://www.jgjs.net.cn 技 术 光

激

2016年9月



所示。当温控电路工作时,子热沉设定在某一特定温 度,热敏电阻用于监控管芯温度,采样 TEC 温度并转 换为电压。当给 TEC 致冷器加载不同极性的电流时, 分别实现致冷或致热,子热沉的存在使得温控过程是 渐变的。

整个系统采用如图 2 框图所示的双闭环 TEC 控 制方案,外部热闭环嵌套内部电流闭环。其中,温度转 换为电压形式,目所有模拟量均转换为数字量。





图 2 中, $V_{set}[n]$ 为设定的目标温度, $V_{therm}[n]$ 为热 敏电阻反馈温度。同理,*i*set[n]与*i*TEC[n]分别为目标 电流和 TEC 反馈电流, $V_{err}[n]$ 和 $i_{err}[n]$ 为差值信号。 外部热闭环中,热敏电阻将测量到的 TEC 实际温度与 设定温度进行比较,得出差值信号,并送入比例-积分-微分(proportion-integration-differentiation, PID)控制 器^[78],最终输出一个 TEC 目标电流给内部电流闭环, 再与电流检测器件(R_{sense}为电流探测电阻)测量到的 实际 TEC 电流比较,得出差值信号,并送入电流环路 的比例-积分(proportion-integration, PI)控制器,最终驱 动 TEC 生成补偿电流,以保持实际 TEC 电流接近目标 值。

本设计以 DS4830 为主控芯片, 采用数字信号处 理方式,以固件形式实现半号体激光器 TEC 温度控 制。DS4830 是一款 16 位置 拉制器^[9], 可为 TEC 数字 控制提供必要的资源。

1.1 基于数字滤波 Y PID 控制器功能实现

热闭环中,现有它控制策略大都采用运算放大器 实现 PID 功能^[10],输出一个 TEC 目标电流给内部电 流闭环。本设计通过计算出一种模拟 PID 控制器电路 (如图3所示)的连续时间传递函数,并将其转换到数



Fig. 3 An analog PID controller circuit

字域,最终以数字滤液等""设计方式实现 PID 控制功能。

 V_{CTL} 为 TEC 目标电压,可由设定电压 V_{st} 和热敏 电阻反馈 中压 $V_{i,m}$ 表示,利用 $s = j\omega(s) J S$ 域复频率, ω 为频率) 在 S 域中,频域 V_{CTU}(s)可表示为:

 $V_{\rm TTI}(s) = G_{\rm c}(s) V_{\rm err}(s) + G_{\rm f}(s) V_{\rm set}(s)$ (1)主中, $V_{\text{err}}(s) = V_{\text{set}}(s) - V_{\text{therm}}(s)$, $G_{c}(s)$ 与 $G_{f}(s)$ 为设 置的两个传递函数,且:

$$G_{c}(s) = -\frac{(1 + sR_{3}C_{2})(1 + sR_{2}C_{1} + sR_{1}C_{1})}{s(C_{2} + C_{3})(1 + sR_{3}C_{3})R_{2}(1 + sR_{1}C_{1})} - 1 (2)$$

$$G_{f}(s) = -\frac{(1 + sR_{3}C_{2})C_{1}}{(C_{1} + C_{2})(1 + sR_{3}C_{2})(1 + sR_{3}C_{2})} + 1 (3)$$

$$(C_{2} + C_{3})(1 + sR_{3}C_{3})(1 + sR_{1}C_{1}) + C_{1}(s)$$

$$V_{1}(s) = G_{c}(s)V_{err}(s), V_{2}(s) = G_{f}(s)V_{set}(s)$$

最终,V_{CTU}(s)可视为两个单输入单输出系统的输出累 加。经双线性变换法 $s = \frac{2z-1}{Tz+1}^{[11]}$,复频率 s 和离散 z 分别为S域和Z域的关键因子,T为周期),将 $G_{c}(s)$ 与 $G_{f}(s)$ 这两个模拟传递函数转换成 $G_{e}(z)$ 与 $G_{f}(z)$, 再逆变换到离散域得出无限冲击响应形式的 V₁[n]与 $V_2[n]$:

$$V_{1}[n] = -\sum_{i=1}^{3} A_{i}V_{1}[n-i] + \sum_{j=0}^{3} B_{j}V_{err}[n-j](4)$$
$$V_{2}[n] = -\sum_{k=1}^{2} C_{k}V_{2}[n-k] + \sum_{l=0}^{2} D_{l}V_{set}[n-l](5)$$

 A_i, B_i, C_k 和 D_l 为系数,可由 PID 控制电路中的电 阻电容值得出。由于这是一个线性系统,故时域 *V*_{CTU}[*n*]可表示为:

$$V_{\text{CTLI}}[n] = V_1[n] + V_2[n]$$
(6)

由此,模拟 PID 控制器功能可通过数字信号处理 转换成无限脉冲响应(infinite impulse response, IIR)滤

激光技术 jgjs@sina.com

第40卷 第5期

波器设计方式,且以固件形式实现。TEC 目标电流 $i_{set}[n]$ 可由 $V_{CTU}[n]$ 线性得出:

$$i_{\text{set}}[n] = \frac{V_{\text{CTLI}}[n] - V_{\text{ref}}}{10 \times R_{\text{sense}}}$$
(7)

式中, R_{sense} 为电流探测电阻, V_{ref} 为参考电压。

1.2 基于 DS4830 的 TEC H 桥驱动设计

在电流环路中,采用 H 桥将单电源转换成双电源 驱动 TEC(两个有着互补驱动的同步降压电路)^[12]。 如图 4 所示, H 桥由 4 个场效应管构成($Q_{A,h}, Q_{A,1}$, $Q_{B,h}, Q_{B,1}$),且分别受 DS4830 的 4 个脉宽调制(pulse width modulation, PWM)信号独立控制。 $Q_{A,h} 与 Q_{A,1} 及$ $Q_{B,h} 与 Q_{B,1}$ 协同外围元件构成两个同步降压转换器,且 以补偿模式工作。波长稳定时, TEC 中无电流, 两端的 压降均为 1.65V(3.3V 供电), 当 TEC 电流需补偿时, 一端压降从 1.65V 降低, 另一端压降从 1.65V 升高, 生成补偿电流。因此, 通过控制每个降压转换器的工 作周期(具体见第 1.3 节), 可实现 TEC 电流控制。



Fig. 4 DS4830 TEC H-king e druing circuit

1.3 基于数字滤波方式的电流环路控制器功能实现

电流闭环中,现百控局策略大都采用如 MAX8521 等 TEC 功率驱动器实现。本设计采用数字滤波方式 实现电流闭环控制器(PI 控制器)功能。电流差值信 号 *i*_{err}[*n*]经数字信号处理,输出 PI 控制器信号 *e*_{PI}[*n*] 控制降压转换器的工作周期。与第1.1 节中的方法一 样,最终得出无限冲击响应形式的 *e*_{PI}[*n*]:

$$e_{\mathrm{PI}}[n] = -ae_{\mathrm{PI}}[n-1] + bi_{\mathrm{err}}[n] + ci_{\mathrm{err}}[n-1]$$

式中,*a*,*b*,*c* 为系数,同样可由 PI 控制器电路中的电阻 电容值确定。此外,TEC 两端分别为*A* 和 *B*,则*A* 端电 压为:

$$V_A = \frac{T_{Q_{A,h}}}{T_s} V_{\rm CC} \tag{9}$$

(8)

式中, T_s 表示场效应管 $Q_{A,h}$ 的开关周期, $T_{Q_{A,h}}$ 为 $Q_{A,h}$ 的

工作时段,同理:

$$V_B = \frac{T_{Q_{B,h}}}{T_s} V_{CC} \tag{10}$$

TEC 两端压降为 $V_A = V_B = V_{R_{sense}}$, TEC 的压降直接 受其两端场效应管的工作周期控制,4 个 PWM 与对应 场效应管工作周期的控制关系详见表1。

Table 1 PWM signals used for TEC driving

| MOSFET | position | type | signal name | duty cycle | on-time/period |
|-----------------------------|---------------|-----------|----------------|--------------------|----------------|
| $Q_{A,h}$ | side A high | P channel | PW7 | $D_{A,\mathrm{h}}$ | $1 - D_{A,h}$ |
| $Q_{A,1}$ | side A low | N channel | PW9 | $D_{A,1}$ | $D_{A,1}$ |
| $\mathbf{Q}_{B,\mathbf{h}}$ | side B high | P channel | PW3 | $D_{B,\mathrm{h}}$ | $1 - D_{B,h}$ |
| $Q_{B,1}$ | side B low | N channel | PW/3 | $D_{B,1}$ | $D_{B,1}$ |

而4个场效应管的工作局刻都可由 $Q_{A,h}$ 的工作周期 $D_{A,h}$ 表示:

$$\begin{cases} D_{A,1} = D_{A,1} - \mathcal{D}_{t} \\ D_{B,1} = 1 - \mathcal{D}_{A,h} \\ D_{A,1} = D_{B,h} - 2D_{t} = 1 - D_{A,h} - 2D_{t} \end{cases}$$
(11)

 D_1 为连免"直通"而插入的一个短暂"死区"^[13]。 由 $D_{A,a}$ 由'可求出其它 3 个的工作周期。而 $T_{Q_{A,b}}$ 即 $D_{A,b}$ 的"on" 时段,其与中间变量 $e_{PI}[n]$ 存在下述线性关 系:

$$T_{Q_{A,h}} = \frac{e_{PI}[n] - e_{min}}{e_{max} - e_{min}} (T_{max} - T_{min}) + T_{min} \quad (12)$$

式中, e_{max} , e_{min} 分别为变量 $e_{PI}[n]$ 的最大值与最小值; T_{max} , T_{min} 分别为 $T_{Q_{4,b}}$ 的最大值与最小值。

综上所述, 假使电流从 A 到 B 为正向, 则当 $i_{set}[n] > i_{TEC}[n]$,将产生一个正的 $i_{err}[n]$,驱使 $e_{PI}[n]$ 上升,同时得出一个更久的 $T_{Q_{A,h}}$,因此 PWM 信号调控 $D_{A,h}$ 增加, $D_{B,h}$ 减小(同步补偿模式),使得 V_A 增加, V_B 减小,最终 $i_{TEC}[n]$ 接近 $i_{set}[n]$ 。

2 顶层固件流程设计

如图 5 所示的流程设计中,需合理分配热闭环与 电流闭环的更新周期。电流闭环内嵌于热闭环,故热 闭环需更久的更新周期。本设计中将热闭环更新周期 设为 10ms,电流闭环更新周期为 1ms。

将 DS4830 的计时器 1 设置为 1ms 监督电流闭环 更新周期,每中断一次即电流闭环更新一次;设置电流 环路计数器监督热闭环更新周期,每计数到 10 次,热 闭环更新一次。

此外,将电流闭环更新周期的1ms分成10个编码 片,每个编码片为100µs,电流闭环更新周期中,前5 个编码片用于自身更新,后500µs用于处理其它任务。 本设计中,将热闭环分成四部分并在后4个编码片进 版权所有 O 《激光技术》编辑部

术

http://www.jgjs.net.cn 技

光

激



2016 年 9 月



Fig. 5 Flowchart of firmware

行更新。由此,热闭环拥有充足的时间更新,而电流闭 环也能很好地工作,在程序调测试中效果良好。

3 应用测试与分析

采用住友公司 10Gbit/= DWDM 带制冷电吸收调 制 TOSA^[14]55 通道(中心波长 1533.468nm)作为光发 射组件,将本设计应用到设计的 DWDM 小型可热插拔 10Gbit(small form-factor pluggable, SFP +) 光模块^[15] 中,如图6所示。分别进行了温度连续变化波长测试 和特定温度点长时间波长测试两组实验,验证了温度 稳定度。



Fig. 6 Emission wavelength of DWDM SFP+ channel 55 表2所示为光模块结构体温度在0℃~80℃之间

| Table 2 | Module temperature | change vs. | emission | wavelength |
|-----------|--------------------|------------|----------|------------|
| erature∕℃ | wavelength/nm | temperat | ure∕℃ | wavelength |

| temperature/°C | wavelength/nm | temperature/°C | wavelength/nm |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1.3 | 1533.4668 | 50.12 | 1533.4630 |
| 8.7 | 1533.4670 | 52.8 | 1533.4676 |
| 14 | 1533.4671 | 56.87 | 1533.4680 |
| 21 | 1533.4673 | 59.5 | 1533.4681 |
| 26 | 1533.4662 | 64.21 | 1533.4730 |
| 29.56 | 1533.4678 | 68 | 1533.4709 |
| 31.5 | 1533.4694 | 71 | 1533.4733 |
| 37 | 1533.4680 | 77.56 | 1533.4713 |
| 41.56 | 1533.4669 | 79 | 1533.4726 |
| 45.38 | 1533.4661 | | |

连续变化时,该模块波长的变化。由数据可知,整个测 试温度范围内,波长与中心值最大偏移量不大于 ±0.0053nm,换算成温度变化不大于±0.053℃。

此外,对该模块进行了环境温度分别为-5℃, 25℃和65℃3个温度点各6h的波长稳定度测试,波 长最大偏移量为±0.0047nm。

4 结 论

本设计为半导体激光器自动温度控制提供了一个

软件化实现方案,主要的创新点包括:(1)软件化方式 实现。通过数字滤波器设计方式,以固件形式实现了 双闭环 TEC 控制系统的热闭环 PID 控制器功能与电 流闭环 PI 控制器功能;(2)提供了一种以 DS4830 为 主控芯片,通过4 个 PWM 控制 H 桥驱动 TEC 的方案, 控制精准;(3)将该方案成功应用到 DWDM SFP + 模 块中。实验结果表明,该设计控制精准,半导体激光器 温度偏移幅度不大于±0.053℃。

参考文献

- ZHANG Zh, CHEN Zh, MA W D. Technologies for high-rate DWDM transmission systems and their recent advances [J]. Study on Optical Communications, 2015, 41(1):5-8(in Chinese).
- [2] GE J J. The research and design of 4. 25Gbps DWDM SFP optical transceiver [D]. Wuhan :Wuhan Research Institute of Posts and Telecommunications, 2011:16-37 (in Chinese).
- [3] TAYLOR R A, SOLBREKKEN G L. Comprehensive system-level optimization of thermoelectric devices for electronic cooling applications
 [J/OL]. (2008-03-03)[2013-10-08]. http://ieeexplore.ieee.org/ stamp/stamp.jsp? tp = &arnumber = 4358522.
- [4] LIAO Zh Y, DENG H F, WU L H, et al. Design of high precision constant temperature control systems based on laser diodes[J]. Laser Technology, 2012, 36(6):771-775(in Chinese).
- [5] GAO P D, ZHANG F Q. Design and implementation of high precision temperature control system for semiconductor lasers [J]. Laser Technology, 2014, 38(2):270-273(in Chinese).
- [6] ZHAO J. Design of semiconductor laser diode auto temperature control circuit [J]. Electronics World, 2013(17):128-129 (in Chinese).

A REALEMENT

- [7] LI J, CHEN Ch, XUE D, et al. The design of temperature control for laser based on PIDr [J]. Laser Journal, 2015, 36(4):38-41 (in Chinese).
- [8] CHEN W, YANG Zh, ZHANG W. Design of high precision laser temperature control circuit [J]. Laser Technology, 2014, 38(5): 669-674 (in Chinese).
- [9] PRODUCTS M I. DS4830 optical microcontroller user's guide [EB/ OL]. (2012-08-17) [2014-02-26]. http://pdfserv. maximintegrated. com/en/an/UG5484. pdf, 2012.
- [10] WANG Z Q, DUANG J, ZENG X Y. Research of precise temperature control systems of high-power semiconductor laser [J]. Laser Technology, 2015, 39(3):353-356 (in Chinese).
- [11] XIE X J, FENG Y H, HE G D, et al. Comparison of two main digital methods for IIR digital filter designing [J]. Shanxi Electronic Technology, 2013(1):26-28(in Chinese).
- [12] HU L L, ZHANG P B, HUA D X. et al. Design of DFB laser's high performance temperature controller in TLM FBG sensing array[J]. Chinese Journal of Sensors and Actuators, 2012, 15(7):921-925 (in Chinese).
- [13] XIE H H,ZOU W D, H & NG Ch H, et al. LD temperature control system based on P & M. comparison amplifier [J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2009, 30(7):1530-1534 (in Chinese).
- [14] DING G Q, CIEN L Y, LIU R, et al. 10Gb/s EML TOSA and its application in the long-distance communication [J]. Optical Communication Technology, 2012, 36(2): 4-7(in Chinese).
- [15] ZHANC L, XIA Zh Zh, QIN Y, et al. Temperature compensation rechnology for 10Gbit/s SFP + short-range optical modules [J]. Study on Optical Communications, 2015, 41(1): 31-34(in Chinese).